

2008년도 기계분야 공동 세미나

기계분야 세미나

1. 제 목 : US Patent Law & Patent Infringement

2. 연 사 : 박 상 준 변리사
KBK & Associates 파트너 변리사

3. 일 시 : 2008년 5월 14일(수) 14:30~15:45

4. 장 소 : 301동 306호

5. 내 용 :

90년대 이후 많은 해외기업체들이 국내업체들을 상대로 많은 특허소송이 이루어지고 있으며, 그 중 가장 많은 소송이 이루어지고 있는 나라가 미국이다. 그러나 기술개발에는 많은 투자 및 노력을 하는 국내 대기업 및 대학들에서는 미국 등 외국과의 특허분쟁에 대한 충분한 준비를 갖추지 못한 것이 현실이다. 따라서 국내기업 및 대학에서 기술을 개발하고 있는 엔지니어 및 연구원들이 특허법과 관련된 기본적인 내용에 대하여 인지하는 것이 대단히 중요하고, 이러한 이유로 미국특허법의 기본 구조, 특허소송 및 특허침해에 대한 내용을 공유하고자 한다. 그리하여 보다 더 효율적으로 기술개발을 도모하고 보호할 수 있는 해외특허의 중요성에 대하여 함께 고민하는 것이 이번 세미나의 기본목적이다.

6. 연사약력 :

학력: University of Michigan, Ann Arbor, 기계공학과, 공학사
University of Michigan, Ann Arbor, 기계공학과 (control engineering), 석사
Northwestern University, Law School, 법학석사

경력: KBK & Associates 파트너변리사 (2000-2008)

7. 문 의 : 기계항공공학부 안성훈 교수(☎ 880-7110)



기계항공공학부
BK21 기계분야 연구인력 양성 사업단